и отношением  $[\langle r^A \rangle + r(Q^{2-})]/[\langle r^B \rangle + r(Q^{2-})],$  характер которой таков, что она качественно соответствует рассмотренной в [1] зависимости разности  $\delta^B + \delta^A$  от *u*: уменьшение  $\delta^B - \delta^A$  сопровождается увеличением как параметра u, так и отношения  $[\langle r^A \rangle + r(O^{2-})]/[\langle r^B \rangle +$ +r(O<sup>2+</sup>)]. При достаточно хорошем количественном согласии «мёссбауэровского» и «рентленовского» значений кислородного параметра и (см. таблицу) эта корреляция подтверждает правильность учета в 1 основных механизмов формирования ковалентных поправок к сдвигам при расчете зависимости  $\delta^{B} \rightarrow \delta^{A}$  от *u*. Из этих данных следует также, что примененный формализм метода молекулярных орбиталей приводит к существенно иным результатам при расчете значений параметра и, чем в случае упрощенной модели плотной упаковки «твердых шариков» (ср. расчетную зависимость для этой модели, показанную штриховой линией на рисунке, со значениями «мёссбауэровского» кислородного параметра u).

Таким образом, последовательный учет «эффектов ковалентности» в мёссбауэровской спектроскопии ферритов-шпинелей позволяет изучать внутреннюю перестройку структуры, связанную с изменением кислородного параметра при сохранении симметрии кристалла.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ [1] Николаев В. И., Русаков В. С., Чистякова Н. И.//Вести. Моск. ун-та. Сер. 3, Физ. Астрон. 1983. 24, № 1. С. 74—76. [2] Sawatzky G. A., Вое-kema C., Woude F. van der.//Proc. of Mössbauer spectrometry conference. Dresden, 1971. Р. 238—252. [8] Woude F. van der, Sawatzky G. A.//Ibid. P. 335—342. [4] Бляссе Ж. Кристалохимия феррошпинелей. М., 1968. [5] Крупичка С. Фи-зика ферритов. и родственных им магнитных окислов. М., 1976. [6] Сгиsеt А., Friedt J. М.//Phys. Stat. Sol. (b). 1971. 45. Р. 189—193. [7] Кблід U.//Solid State Comm. 1971. 9. Р. 425—426. [8] Morel J.//J. Phys. Chem. Sol. 1967. 28. Р. 629—634. [9] Пахомова Н. Л. и др.//ФТТ. 1977. 19. С. 1818—1824. [10] Da-niels J. M., Rosencwaig A.//Can. J. Phys. 1970. 48. Р. 381—396. [11] Le-ung I. K., Evans B. J., Morrish A. H.//Phys. Rev. 1973. B8. P. 29—43. [12] Hori T., Sekizawa H.//Jap. J. Appl. Phys. 1975. 14. Р. 1165—1168. [13] Fat-sca's G. A., Krishman R.//Ibid. 1968. 39. Р. 1256—1260. [14] Боков В. А., Kамзин А. С., Ющук С. Н.//ФТТ. 1974. 16. С. 3636—3641. [15] Dickson B. L., Srivastava K. K. Р.//J. Phys. Chem. Sol. 1976. 37. Р. 447—450. [16] Des Bar-roc F., Viccaro P. J., Artman J. O.//Phys. Lett. 1968. A27. P. 374—375. [17] Yong J. W., Smit J.//J. Appl. Phys. 1971. 42. Р. 2344—2348. [18] Нико-лаев В. И., Попов Ф. И., Черепанов В. М., Якимов С. С.//ФТТ. 1971. 13. С. 1145—1150. [19] Evans B. J., Hafner S. S./J. Phys. Chem. Sol. 1968. 29. P. 1573—1588. [20] Janicki J., Pietrzak A., Porebska A., Suwalski J.// Phys. Stat. Sol. (a). 1982. 72. Р. 95—98.

Поступила в редакцию 24.09.85

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 3, ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ. 1986. Т. 27, № 6

### УДК 621.315.592

## влияние компенсационной неупорядоченности на подвижности и холл-факторы в высокоомном кремнии

#### В. В. Остробородова, Л. Г. Радовильская

(кафедра физики полупроводников)

Роль неоднородностей в электрических и холловских параметрах полупроводников рассматривалась в ряде работ [1-3]. Кроме занижения измеряемых в магнитных полях В эффективных холловских подвижностей µ\*(B) ≡ R(B)/р благодаря искривлению путей движения носителей заряда или дополнительному их рассеянию, при нали-

чни низкоомных включений возможно и завышение  $\mu^*$  [2]. Индикатором неоднородностей в обоих случаях являются аномальные зависимости постоянной Холла от ноля R(B), свидетельствующие о меньших по сравнению с обычно принимаемыми для решеточного рассеяния [4] значениях холл-факторов электронов  $r_n^0 = enR(B \rightarrow 0)$  в объективно чистом материале. Близкие к расчетным  $r_n^0 \cong 1,15$  наблюдались при комнатной температуре в однородном низкоомном GaAs [3] и в Si с концентрацией электронов  $n \cong 10^{13}$  см<sup>-3</sup> [5].

Знание холловских параметров высокоомного нелегированного Si важно для надежного определения содержания в нем остаточных примесей  $N_d$ ,  $N_a$  и для выявления самой неоднородности материала, вероятность которой растет по мере повышения удельного сопротивления  $\rho$  как из-за возможности усиления степени компенсации до соотношения  $|N_d - N_a| < N_d$ ,  $N_a$ , так и из-за большего проявления примесных облаков [6]. По отношению к «особо чистому» Si этот вопрос в литературе до сих пор детально не проанализирован.

Настоящая работа посвящена исследованию электрических и холловских параметров бездислокационного кремния с темновыми  $\rho(300 \text{ K}) \equiv \rho_{\kappa} = 1 \div 100 \text{ кОм} \cdot \text{см}$ . Большинство образцов имело толщины d=0,5 мм, сравнимые с диффузионной длиной L неравновесных носителей, поэтому при достаточно больших уровнях возбуждения  $G(\tau_n + \tau_p) > n_0 + p_0$  инжекция и освещение могли менять их объемные свойства. Установлено, что шунтирующим вкладом шлифованной (Ш). и химико-динамически полированной (ХДП) поверхностей можно пренебречь при температурах T < 250 К. Геометрия контактов в большинстве случаев соответствовала методу Ван-дер-По, однако те же результаты получались при обычной холловской геометрии и на толстых образцах. Использованные нами поля В≤22 кГс позволяли достаточно однозначно обсуждать зависимости постоянной Холла R от В при 80 К в кристаллах с  $\mu_p \ge 10^4$  см<sup>2</sup>/(B·c); отношение подвижностей µ<sub>n</sub>/µ<sub>p</sub> = b принималось равным 2. Для получения дополнительной информации измерялись фотомагнитные (ФМ) токи в максимуме спектральной фотопроводимости; специальными расчетами показано, что при этом искажения  $i_{\phi_M}(B)$  за счет несоблюдения условия сильного поглощения в тонких образцах пренебрежимо малы независимо от эффективной скорости S\* поверхностной рекомбинации. Входящий в выражение для  $i_{\phi M}$  обобщенный холл-фактор  $r^*(B) = r_p^*(B) + br_n(B)$ позволял судить о величинах  $r_p^*$ ,  $r_n$  в одном и том же образце — возможность, не реализуемая в холловских измерениях. При расчетах эффективный холл-фактор дырок принимался равным  $r_{v}^{*}(B) =$  $=r_{p}(B)r_{\pi\tau}(B)$ , где коэффициент  $r_{\pi\tau}$  учитывал вклады легких и тяжелых дырок в соответствии с их параметрами  $(m_{T} \cong 0,5 m_{0}, m_{T}/m_{\pi} \cong 3,1)$ [7]), и полагался не зависящим от степени однородности материала. Зависимости r<sub>p</sub>, r<sub>n</sub> от величины поля рассчитывались по эмпирической формуле  $r_i(B) = (r_i^0 + \mu_i^2 B^2) / (1 + \mu_i^2 B^2)$ , дававшей удовлетворительное согласие с экспериментально измеренными  $r_n(B)$  в GaAs [3].

Электрические и гальваномагнитные свойства образцов с ростом  $\rho_{\kappa}$  и (или)  $\rho(80 \text{ K}) \equiv \rho_{a3}$  приобретали особенности, которые можно связать с появлением сильной неоднородности — «компенсационной неупорядоченности», переходящей в явно выраженную биполярность примесной проводимости (далее — «примесная биполярность», ПБ).

В образцах с  $\rho_{\kappa} \ge 50$  кОм см эффективные значения  $R(T) \ll R_n(T)$ ,  $R_p(T)$  неоднократно меняли знак, причем значения, измеряемые при разных полярностях тока  $\mathcal{J}$  через образец («+» и «-»), сильно различались («токовая асимметрия») [8]. В образцах с  $\rho \ge 100$  кОм см

измерения R,  $\rho$  при T < 300 К или вообще были невозможны, или давали результаты явно инжекционного происхождения. В образцах с  $\rho_{\kappa} < 10$  кОм см признаки ПБ начинали проявляться после слабо компенсирующего облучения быстрыми нейтронами, когда в R(T) появлялись области деионизации глубокой примеси. При этом в «омических» потенциалах  $V^{(+)}$ ,  $V^{(-)}$ , используемых обычно для определения  $\rho$ , появлялась токовая асимметрия, доходящая до несоответствия знаков одного из них полярности подаваемого на образец напряжения. В таких условиях  $\rho$  могло определяться лишь ориентировочно, по полному падению напряжения  $V_0^{(+)}$ ,  $V_0^{(-)}$  на образце.

Особенности R(T) в наиболее высокоомных образцах приводились в [8]. Аномалии R(B) при 80 К, появляющиеся после облучения дозой 1,5 · 10<sup>11</sup> см<sup>-2</sup> быстрых нейтронов, показаны на рис. 1 для образ-

R, CM 3/KA



Рис. 1. Полевые зависимости постоянной Холла R (сплошные кривые) и «магнетосопротивления»  $\rho^*$  (пунктир) при 80 К в облученных образцах 5, 6 *п*-типа соответственно при токах «+» ( $\blacktriangle$ ,  $\bigcirc$ ) и «-» ( $\triangle$ ,  $\bigcirc$ ); кривые без точек — то же до облучения

цов *n*-типа: n5, n6 (Ш), имевших в исходных состояниях близкие значения *ρ*<sub>к</sub>≈4,8:10<sup>3</sup> Ом · см > *ρ*<sub>аз</sub>, а после облучения — практически те же ок, но при этом раз>рк. У обоих образцов в исходном состоянии при близких  $R^{(+)}$ ,  $R^{(-)}$  наблюдался рост R(B) примерно в 1,5 раза типа обсуждавшегося в [2] (несколько больший у n6); этот рост свидетельствовал о том, что  $r_n < 1$ . После облучения, несмотря на близость ок обоих образцов, различия в их R(B) резко усилились, при этом у образца *n*6 видны явные проявления ПБ, включающие и резкую токовую асимметрию *R*, и перемену знака  $R^{(-)}(B)$  с *n* на *p*. Асимметрия  $R^{(+)}$ , *R*<sup>(--)</sup> может иметь лишь один источник — контактную инжекцию (разную при  $\mathcal{J}^+, \mathcal{J}^-$ ); отношение  $V_0^+/V_0^- < 1$  свидетельствует о том, что состояние (—) ближе к темновому, чем (+). Таким образом, очевидна чрезвычайная чувствительность ПБ к малейшим нарушениям равновесных отношений концентраций электронов и дырок Со=  $= n_0/p_0$  в объеме. По аналогии с собственной биполярностью (СБ) можно полагать, что в состоянии (--) образца *n*6 сравнимы интегральные вклады

электронов и дырок  $(b^2C^* \ge 1)$  в сквозные токи; расчеты по известным формулам СБ [4] дают для него  $C^* \le 0.7$  с  $\mu_n = 25000$  см<sup>2</sup>/(B·c), превышающей оцененные в состоянии (+) n6 и в образце n5 (~17000 см<sup>2</sup>/(B·c)). О том, что все приведенные кривые относятся к инжекционным состояниям, свидетельствуют измеренные зависимости R(T),  $\rho(T)$ , имеющие слабо выраженную область деионизации при T < 300 К, нарушаемую при T < 200 К. Общий эффект повышения эффективных  $\mu_n$  инжекцией (в *n*-образцах постоянно наблюдались  $\tau_n/\tau_p > 1$ ) виден в сдвиге минимумов R(B) в сторону меньших B при токах (+), сами же оцененные  $\mu_n^*$  могут быть, во-первых, неточными, а во-вторых, несколько заниженными следами СБ. Видно также, что в образце *n*5 в состоянии (—) имеет место «скрытая» ПБ того же типа, что и в образце n6, свидетельствующая о более слабом вкладе ПБ-областей в эффект Холла (то же, но еще слабее — в состояниях (+) обоих образцов).

На рис. І приведены также относительные изменения «магнетосопротивления», определяемого по величинам нехолловских потенциалов на холловских контактах. Как видно, эти изменения отличаются от  $\rho^*(B)$  в исходных состояниях (они отличаются и от обсуждаемых в [2] для случая «металлических» включений). Таким образом, спаду и нарастанию R(B) в данном случае соответствуют рост и спад  $\rho^*$ , отражающие нарастание и уменьшение ПБ. Отсюда следует вывод о том, что в условиях ПБ (в отличие от СБ!) в магнитном поле меняются сами эффективные подвижности электронов и дырок, уменьшаясь с нарастанием и увеличиваясь с ослаблением ПБ.

В *р*-образцах, в условиях явно выраженной ПБ, получение интерпретируемых данных оказалось невозможным. Для обнаружения слабой ПБ мы исследовали R(B) в достаточно «низкоомных» при 80 К образцах разной толщины (5 $\ge \rho_{as} \ge 0,1$  кОм·см; 2,4 $\ge d \ge 0,3$  мм—см. таблицу). Результаты представлены на рис. 2, где нумерованные кри-

вые — расчетные, с параметрами, указанными в подписи к рисунку. Качественно близкими к экспериментальным оказались только кривые С *r*<sub>p</sub><1. Их детальный анализ дал возможность утверждать, что во всех образцах существует «скрытая» ПБ с С\* ≈0,01-0,02 и с  $r_p^0 \simeq 0.8$ . Вопрос 0 том, являются ли эти  $r_p^0$ результатом компенсационной неоднородности, удалось решить с помощью анализа зависимостей і<sub>фм</sub>(В); здесь же отметим, что определению «C\*=0» при 80 К удовлетворяет огромный интервал значений 0,01> >С\*≫С₀, при которых материал может быть сильно неоднородным без признаков ПБ.

На рис. 3, а приведены  $i_{\phi_M}(B)$  группы (а) *p*-образцов (см. рис. 2), с ХДП поверхностями, на которых поверхностный параметр  $\chi \equiv \tau S^*/L$  был



Рис. 2. Полевые зависимости *R* при 80 К, для образцов *p*-типа с характеристиками, указанными в таблице: № 1 — •, № 2 — △, № 3 — ○, № 4 — •, № 5 — •, № 7 — ⊕, № 1а — • Пунктирные кривые — расчетные с  $r_p^0 = r_n^0 = 0.8$ ; C = 0(1); 0,01(2); 0,02(3); 0,05(4);  $r_p^0 = 0.7$ ; C = 0(5);  $r_p^0 = -0.6$ ; C = 0(6). Верхняя шкала — с  $\mu_{PT} = -15000 \text{ см}^2/(\text{B-c})$ 

достаточно мал (в случае шлифованных наблюдались преимущественно отрицательные ФМ-токи, здесь не обсуждаемые). Низкие  $\rho_{a3} \cong 100$  Ом см обеспечивали сохранение темновых свойств при освещении. Помимо экспериментальных приведены ближайшие расчетные кривые с постоянными  $\mu$  и  $\chi$ ; на рис. 3,  $\delta$  — кривые отклонелий  $\eta \equiv$ 

 $\equiv i_{\Phi M}/i_i$  измеренных значений от расчетных. Видна близкая аналогия  $\eta(B)$  с R(B) рис. 2, позволяющая предположить одинаковое поведение  $r_p^*$ ,  $r_n$  в магнитном поле. Этот вывод подтверждается анализом.  $i_{\Phi M}(B)$  в необлученных *п*-образцах. Как видно из рис. 4, их  $\eta(B)$  раз-

Характеристики образцов *р*-типа, для которых на рис. 2 представлены зависимости *R* (*B*) образца 1 2 3 4 5 7 1а

№ образца	Γ	.2	3 4	5	. <b>7</b> · · ·	∘la*
d, мм	0,3	2,4	0,3 1,9	2,0	0,3	0,5
ρ <sub>аз</sub> , кОм∙см	1,3	2,6	0,7 5,5	3,0	3,5	0,1

\* Подобных образцов было четыре, и лишь для этой группы («а») можно было провести измерения i<sub>фм</sub> (см. рис. 3). Образцы 1—7 имели шлифованные поверхности, образец 1а — химико-динамически полированную.

личны, причем у n6 и p-образцов они близки, а у n5, n7 — качественно иные. Расчетами обобщенного холл-фактора  $r^*(B)$  показано, что  $\eta(B)$  этих двух образцов согласуются лишь с одной совокупностью холл-факторов  $r_p^{0} \cong r_n^{0} \cong 1,18$ , в то время как у n6 оба они существен-



Рис. 3. a — Зависимости  $\iota_{4,M}$  (B) при 80 К в *p*-образцах группы «а»: № 1 — • , № 2 — • , № 3 — • , № 4 — • О. Сплошные кривые — ближайшие расчетные, с постоянными  $\mu_n$  (10<sup>4</sup> см<sup>2</sup>/(B·с)) и  $\chi$  соответственно: 1,6 и 0 (1); 2 и 0,06 (2); 2,2 и 0,3 (3).  $\delta$  — Зависимости отношений  $\eta = i_{\Phi M}/i_i$  экспериментальных токов к расчетным (по данным рис. 3, *a*)

но меньше этого значения. Полученное на образцах *n5*, *n7*, по сути дела, первое экспериментальное наблюдение максимальных холл-факторов, типичных для решеточного рассеяния, свидетельствует еще и о том, что в однородном материале оба холл-фактора одинаковы. Следовательно, в *р*-материале оба они уменьшены компенсационной неоднородностью, равно как и в *n6* (и в массе других *n*-образцов, исследованных нами). Ликвидация неоднородности освещением в *n5* подтверждает ее относительную слабость по сравнению с *n6*; однако сохранение неоднородности *n6* в условиях освещения свидетельствует о том, что ее основу составляют достаточно низкоомные включения, например обсуждаемые в [6] примесные облака. Как показывают полу-

ченные в настоящей работе результаты, свойства этих включений нельзя считать чисто «металлическими». По-видимому, размытые границы примесных облаков могут образовывать области пространственного заряда, проявляющиеся в материале с определенным уровнем концентраций и типом носителей заряда и дающие вклад в сквозные токи. В условиях более сильного освещения (ФМ-токи измерялись с



Рис. 4. a — Зависимости  $i_{\Phi_M}(B)$  в *n*-образцах: № 5 —  $\bullet$ , № 6 —  $\bullet$ , № 7 —  $\bigcirc$  при 80 К и № 7 —  $\bigoplus$  при 300 К. Сплошная кривая — ближайшая расчетная с постоянной  $\mu_p = 11000$  см<sup>2</sup>/(В·с),  $\chi = 0.6$  — Зависимости отношений  $\eta = i_{\Phi_M}/i_i$  экспериментальных токов к расчетным (по данным, рис. 4, a)

интенсивностями  $I \leq 7 \cdot 10^{14}$  см<sup>-2</sup> · см<sup>-1</sup>) неоднородность ослабляется и в образцах типа *n*6. Однако при этом появляются более выраженные эффекты СБ, усложняющие интерпретацию зависимостей R(B),  $i_{\phi M}(B)$ и являющиеся предметом дальнейших исследований. Проводятся также исследования более, низкоомных образцов с целью определения условий перехода к «нормальным» холл-факторам.

Авторы благодарны В. Л. Бонч-Бруевичу и В. С. Вавилову за интерес к работе и обсуждение результатов.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Herring C.//J. Appl. Phys. 1960. 31, N 11. P. 106—120. [2] Wolfe C. M. et al.//J. Appl. Phys. Letts. 1971. 18, N 5. P. 205—208; J. Electrochem. Soc. 1972. 119, N 2. P. 250—255. [3] Wolfe C. M. et al.//J. Appl. Phys. 1973. 44, N 2. P. 732—734. [4] Бонч-Бруевич В. Л., Калашников С. Г. Физика полупроводников. М., 1977. [5] Dmitrienko N. N. et al.//Phys. Stat. Sol. (a). 1974. 26. P. K45—K47. [6] Воронков В. В. и др.//ФПІ. 1979. 13, № 5. С. 846—853. [7] Соstato М., Gagliani C., Jacoboni C., Reggliani L.//J. Phys. Chem. Sol. 1974. 35. P. 1605—1608. [8] Вавилов В. С., Остробородова В. В., Радовильская Л. Г.//Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3, Физ: Астрон. 1985. 26, № 6. С. 94.

Поступила в редакцию 09.10.85